

3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА "ВАКУУМТЕХЭКСПО 2008"

С 19 по 21 марта 2008 года в Культурно-выставочном центре "Сокольники" проходила 3-я Международная специализированная выставка вакуумной техники, материалов и технологий "ВакуумТехЭкспо 2008". Организаторами выступили Международная выставочная компания (МVK) и ФГУП "НИИ вакуумной техники им. С.А Векшинского".

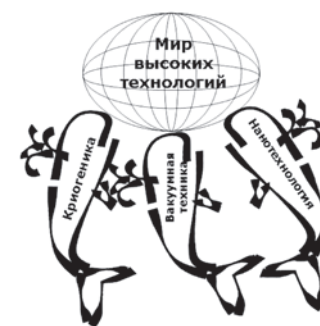
Основные цели выставки – демонстрация уникальных достижений в области вакуумной техники, материалов и технологий и их продвижение на рынок; установление деловых контактов, привлечение инвестиций, оказание содействия в формировании и реализации национальных и региональных программ в данной области.

Уже с первой выставки ее организаторы работали под девизом *"Вакуумная техника, криогенная техника и нанотехнология – три кита, на которых держится мир высоких технологий"*. Причем, как отмечают эксперты, постепенно эти три направления становятся полноправными.

В адрес участников и посетителей выставки поступили приветствия от:

- Президента МVK А.Лапшина и Председателя совета директоров, генерального директора МVK А.Шабурова;
- заместителя директора Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго России, д.т.н., профессора В.Минаева;
- начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома А.Суворова;
- начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, летчика-космонавта, генерал-лейтенанта В.Циблева.

Во время торжественного открытия выставки с приветствием выступил заместитель председателя Комитета Го-



сударственной думы по науке и наукоемким технологиям А.Русских. Он отметил большую роль, которую играет Институт вакуумной техники им. С.А.Векшинского в деле объединения усилий российских производителей вакуумного оборудования для реализации масштабных задач, поставленных руководством России по продвижению страны в области высоких технологий.

Заместитель начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома С.Сидоров, высоко оценив проводимое мероприятие, заверил, что Федеральное агентство по промышленности приложит все силы и окажет всестороннюю поддержку развитию высоких технологий в России.

Герой Социалистического Труда, заслуженный летчик-испытатель, обладательница 101 мирового рекорда на различ-



ных типах машин, к.т.н. М.Попович, высоко оценив труд российских разработчиков вакуумной техники, закончила свою приветственную речь словами:

"Написать бы в небе размашистым почерком, каленым пером самолетных ракет:

"Примите вакуумщики от испытателей самый горячий привет!"

Заслуженный деятель науки и техники, академик РАН, д.т.н., профессор А.Архаров выразил уверенность в том, что демонстрация достижений криогенной и вакуумной техники предприятиями, представившими свою продукцию на выставке, даст необходимый импульс развитию различных отраслей промышленности. Он подчеркнул, что проведение такой выставки в России – реальный шаг по пути прогресса.

От имени Московского комитета по науке и технологиям участников выставки поздравил заместитель генерального директора А.Чапкевич.

В приветственном слове директор "НИИВТ им. С.А.Векшинского" В.Романко, отметив важность и необходимость проводимого мероприятия, пожелал всем участникам выставки здоровья, благополучия, эффективного партнерства и успешной реализации самых смелых планов и замыслов.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного открытию "ВакуумТехЭкспо 2008", заместителем директора "НИИВТ им. С.А.Векшинского", председателем оргкомитета III международной научно-технической конференции "Вакуумная техника, материалы и технология", д.т.н., профессором С.Нестеровым была вручена юбилейная медаль академика С.А.Векшинского главному редактору журнала "Вакуумная техника и технология" Л.Розанову.

Приуроченная к вышеназванной выставке в течение двух дней проходила III Международная научно-техническая конференция "Вакуумная техника, материалы и технология", включавшая четыре секции: новые технологии формирования тонких пленок; вакуумные технологии и оборудование; криогенная и криовакуумная техника; нанотехнология и биотехнология. Было заслушано и опубликовано около 50 докладов.

В работе "ВакуумТехЭкспо 2008" приняли участие около 70 организаций, представляющих оборудование из России, Авс-

трии, Беларуси, Великобритании, Германии, Лихтенштейна, Украины, США, Франции, Японии.

Посетители выставки отметили, что расширяется раздел, в котором представлено оборудование для изготовления порошков, мембран, пленок, объемных наноструктурных материалов.

На "ВакуумТехЭкспо 2008" работал салон "Криогенная техника", где была широко представлена техника отечественного и зарубежного производства, демонстрировались достижения криогенных технологий в различных отраслях промышленности, в том числе в медицине, биологии, научно-технических исследованиях.

Всего выставку посетило свыше трех тысяч специалистов, в том числе более 150 студентов профильных кафедр МЭИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского. Среди достижений организаторы и участники выставки отмечают значительное расширение географии ее посетителей.



Организаторы и участники мероприятия выразили уверенность в том, что у этого проекта большое будущее.

На церемонии закрытия всем участникам выставки были вручены дипломы. Вручались также дипломы им. Ю.А.Гагарина от Российского государственного научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.

Была также отмечена значительная организационная работа, которую провел директор выставки С. Мартышов. ❄️

